## 光纤法布里-珀罗复合结构折射率传感器的 灵敏度分析<sup>\*</sup>

龚元郭宇饶云江\*赵天吴宇冉曾令

(电子科技大学通信与信息工程学院,光纤传感与通信教育部重点实验室,成都 611731)(2010年8月2日收到;2010年8月4日收到修改稿)

理论上推导了光纤法布里-珀罗复合结构传感器的反射光谱条纹对比度与外界介质折射率的关系,并分析了 实验参数对传感器灵敏度的影响.利用化学腐蚀渐变折射率多模光纤制作了光纤法布里-珀罗复合结构折射率传 感器,空气中的条纹对比度可达30 dB 以上,折射率测量的灵敏度达45 dB/RIU(refraction index unit,简 RIU)以上. 实验结果与理论符合很好.通过理论和实验分析,提出了进一步提高传感器灵敏度的方法.

关键词:光纤传感器,法布里-珀罗复合结构,折射率测量,灵敏度 PACS: 42.81. Pa, 07.60. Ly, 07.60. Hv

### 1. 引 言

折射率测量在工业中有着广泛的应用,其测量 方法有很多种.最成熟的阿贝折射仪耐恶劣环境能 力差、操作复杂、无法实现远程实时监控且测量精 度低.光纤传感器[1-4]由于具有体积小、精度高、抗 电磁干扰能力强等优势,近年来得到了广泛关注. 光纤折射率传感器耐恶劣环境能力强,常见的主要 有光纤表面等离子体型<sup>[5]</sup>、光纤光栅型<sup>[6→]</sup>以及光 纤干涉仪<sup>[10-13]</sup>.目前,用法布里-珀罗(F-P)传感器 来测量介质折射率一般有两种方法.一种是将待测 介质注入 F-P 腔的空腔内,利用反射光谱的条纹漂 移来测量介质折射率[10-12].这种方法测量的灵敏度 较高,但介质的注入、吸出与清洗较困难,并且 F-P 腔的反射一般需要镀膜来提高对比度.另一种是将 传感头没入待测介质,利用反射光谱的条纹对比度 来测量折射率[13,14].这类传感器制作和测量过程比 较简单.目前利用该方法测量折射率,都近似认为 折射率在一定范围内与条纹对比度呈线性关系,然 而线性范围一般较窄,无法实现宽范围的折射率 测量.

本文从理论上得出了三反射面光纤 F-P 复合

结构传感器的反射光谱条纹对比度与外界介质折 射率的函数关系.指出折射率测量无需依赖传感 器的线性度,只需确定的温度下两个标准的折射 率值定标即可实现宽范围、高精度、高灵敏度的折 射率测量.测量前利用空气校准,可以消除温度和 传感头老化等因素引起的测量误差,校准过程简 单.利用化学腐蚀渐变折射率多模光纤制作了光 纤F-P复合结构折射率传感器,空气中的条纹对比 度可达 30dB 以上,折射率测量的灵敏度达 45 dB/ RIU(refraction index unit,简记为 RIU)以上.研究 了折射率测量灵敏度与传感器结构、所测折射率 大小以及特定波长处双光束干涉光强的关系,指 出灵敏度最大化的条件,这对传感器的制作和观 察波长的选取具有指导意义.通过折射率实验验 证,实验数据与理论拟合曲线符合得很好.

2. 理论分析

由于未镀膜的光纤端面的反射率较低,因此采 用三光束干涉模型,如图1所示.考虑反射光从光疏 到光密介质所引起的半波损失,三反射光干涉的光 强可表示为

©2011 中国物理学会 Chinese Physical Society

<sup>\*</sup>国家自然科学基金重点项目(批准号:60537040)和区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室基金资助的课题.

<sup>†</sup>通讯联系人. E-mail: yjrao@uestc.edu.cn

$$I_{\mathrm{rff}} = \begin{cases} \left\{ \left(R_{\mathrm{I}} + R_{\mathrm{II}} + R_{\mathrm{II}} \right) + \left[ -2 \sqrt{R_{\mathrm{I}}R_{\mathrm{II}}} \cos\delta_{1} - 2 \sqrt{R_{\mathrm{II}}R_{\mathrm{III}}} \cos\delta_{2} + 2 \sqrt{R_{\mathrm{I}}R_{\mathrm{III}}} \cos(\delta_{1} + \delta_{2}) \right] \right\} I_{i} & (n \leq n_{1}), \\ \left\{ \left(R_{\mathrm{I}} + R_{\mathrm{II}} + R_{\mathrm{III}} \right) + \left[ -2 \sqrt{R_{\mathrm{I}}R_{\mathrm{II}}} \cos\delta_{1} + 2 \sqrt{R_{\mathrm{II}}R_{\mathrm{III}}} \cos\delta_{2} - 2 \sqrt{R_{\mathrm{I}}R_{\mathrm{III}}} \cos(\delta_{1} + \delta_{2}) \right] \right\} I_{i} & (n > n_{1}), \end{cases}$$
(1)

其中,  $R_1$ ,  $R_{II}$ ,  $R_{II}$ ,  $R_{II}$ ,  $G_{II}$ ,  $R_{II}$ ,  $R_$ 



图 1 光纤 F-P 复合结构传感器的三光束干涉模型

本文重点分析  $n < n_1$  的情况,  $n > n_1$  情况与此 类似. 由于在实际情况中  $\delta_2$  远远大于  $\delta_1$ , 因此即使 cos  $\delta_2$  取遍一个周期内的所有值, cos  $\delta_1$  也只发生很 小变化,可以近似看作一个常量. 所以, 根据(1)式, 令 dI<sub>r</sub>/d(cos $\delta_2$ ) = 0, 可以求得

当  $\cos \delta_2 = \frac{\cos \delta_1 \sqrt{R_1} - \sqrt{R_{II}}}{\sqrt{R_1 + R_{II} - 2} \sqrt{R_1 R_{II}} \cos \delta_1}$ 时,三光束 干涉的光强  $I_{rIII}$  取得最大值  $\frac{I_{rIII}^{max}}{I} = (R_1 + R_{II} + R_{III}) - 2 \sqrt{R_1 R_{II}} \cos \delta_1$ 

$$+ 2 \sqrt{R_{\parallel} (R_{\parallel} + R_{\parallel} - 2 \sqrt{R_{\parallel} R_{\parallel}} \cos\delta_{1})}$$
$$= \left(\sqrt{\frac{I_{\parallel}}{I_{i}}} + \sqrt{R_{\parallel}}\right)^{2}; \qquad (2)$$

当 $\cos\delta_2 = \frac{\sqrt{R_{II}} - \cos\delta_1 \sqrt{R_I}}{\sqrt{R_I + R_{II} - 2\sqrt{R_I R_{II}}\cos\delta_1}}$ 时,三光束

干涉的光强 Inm 取得最小值

$$\frac{I_{\mathrm{r}III}^{\mathrm{min}}}{I_{\mathrm{i}}} = (R_{\mathrm{I}} + R_{\mathrm{II}} + R_{\mathrm{II}}) - 2 \sqrt{R_{\mathrm{I}}R_{\mathrm{II}}} \cos\delta_{\mathrm{I}} 
- 2 \sqrt{R_{\mathrm{II}}(R_{\mathrm{I}} + R_{\mathrm{II}} - 2 \sqrt{R_{\mathrm{I}}R_{\mathrm{II}}} \cos\delta_{\mathrm{I}})} 
= \left(\sqrt{\frac{I_{\mathrm{r}II}}{I_{\mathrm{i}}}} - \sqrt{R_{\mathrm{III}}}\right)^{2}.$$
(3)

(2)和(3)式表明,当 *I*<sub>rII</sub> 取最大值 *I*<sup>max</sup><sub>rII</sub> 时,即 cosδ<sub>1</sub>

= -1 时,三光束干涉的光强  $I_{r\Pi}$  取最大值;当 $\frac{I_{r\Pi}}{I_i}$  =  $R_{\Pi}$  时,即  $\cos\delta_1 = \frac{R_{\Pi} + R_{\Pi} - R_{\Pi}}{2\sqrt{R_1R_{\Pi}}}$  时,三光束干涉的 光强  $I_{r\Pi}$  取最小值 ( $I_{r\Pi}$  = 0). 然而,由于余弦函数的 有界性,并非任何情况下都可以取  $I_{r\Pi}^{min}$  = 0.取  $I_{r\Pi}^{min}$  = 0 时要满足

$$-1 \leq \cos\delta_1 = \frac{R_{\mathrm{I}} + R_{\mathrm{II}} - R_{\mathrm{II}}}{2\sqrt{R_{\mathrm{I}}R_{\mathrm{II}}}} \leq 1.$$
 (4)

上述分析表明,三反射面的 F-P 复合结构获得 高的条纹对比度的条件比一般 F-P 结构的条件宽松 得多.根据最小光强对应的波长位置不同,其反射 光谱可大致分为3种形式.为了更加直观地理解这 3种形式,本文给出3种情况下的反射光谱的仿真 结果,如图2所示.

考虑  $R_{II}$  与传感头外部介质折射率 n 的关系, 令  $R_{II} = g(n_1 - n)^2 / (n_1 + n)^2$ . 其中 g 主要由传感 器各反射面的透射率决定,其值一般小于 1. 条纹对 比度与折射率的关系为

$$V_{\rm r}({\rm dB}) = 10 \lg \left( \frac{\sqrt{\frac{I_{\rm rII}}{I_{\rm i}}} + \sqrt{R_{\rm III}}}{\sqrt{\frac{I_{\rm rII}}{I_{\rm i}}} - \sqrt{R_{\rm III}}} \right)^2$$
$$= 10 \lg \left( \frac{\sqrt{\frac{I_{\rm rII}}{gI_{\rm i}}} + \frac{n_{\rm 1} - n}{n_{\rm 1} + n}}{\sqrt{\frac{I_{\rm rII}}{gI_{\rm i}}} - \frac{n_{\rm 1} - n}{n_{\rm 1} + n}} \right)^2.$$
(5)

对应于图 2 中每一个细条纹,都可以作出一条 V-n 曲线. 理论上,每一条曲线都与横坐标交于同一 点,该点的折射率值为光纤传感器端面的折射率 n<sub>1</sub>,如图 3 所示.

对(5)式左右两边同时求 n 的导数,可以得到 反射光谱在任意波长处的折射率灵敏度 κ,

$$\kappa = \frac{\mathrm{d}V_{\mathrm{r}}(\mathrm{dB})}{\mathrm{d}n} \approx \frac{-34.744 \sqrt{\frac{I_{\mathrm{rII}}}{gI_{\mathrm{i}}}}}{\frac{(n_{\mathrm{i}} + n)^{2}}{n_{\mathrm{i}}} \frac{I_{\mathrm{rII}}}{gI_{\mathrm{i}}} - \frac{(n_{\mathrm{i}} - n)^{2}}{n_{\mathrm{i}}}.(6)$$

从(5)和(6)式可以看出,存在一个折射率转折



图 2 F-P 复合结构的反射光谱的 3 种形式 (a)  $I_{r\Pi}$ , (b)  $R_{\Pi} \leq I_{r\Pi}^{\min}/I_i = R_{\Pi} + R_{\Pi} - 2 \sqrt{R_{\Pi}R_{\Pi}}$ , (c)  $I_{r\Pi}^{\min}/I_i < R_{\Pi} < I_{r\Pi}^{\max}/I_i$ , (d)  $R_{\Pi} \geq I_{r\Pi}^{\max}/I_i = R_{\Pi} + R_{\Pi} + 2 \sqrt{R_{\Pi}R_{\Pi}}$ 



图 3 不同的  $\sqrt{I_{rII}/gI_i}$  值对应的折射率-对比度曲线

点 *n*<sub>Ω</sub> 为

$$n_{\Omega} = n_1 \left( 1 - \sqrt{\frac{I_{\text{rII}}}{gI_i}} \right) / \left( 1 + \sqrt{\frac{I_{\text{rII}}}{gI_i}} \right).$$
(7)

当 $n > n_{\Omega}$ 时,  $\kappa < 0$ , 条纹对比度随待测折射率n的 增大而减小; 当 $n < n_{\Omega}$ 时,  $\kappa > 0$ , 条纹对比度随待 测折射率 n 的增大而增大; 当  $n = n_{\Omega}$  时, 理论上  $V_{r}(dB) \rightarrow \infty, \kappa \rightarrow \infty.$ 

由于传感器的老化,传感器的 g 值会下降. g 值的下降与  $I_{rII}/I_i$  的增大对灵敏度的影响是一样 的,它们共同引起  $\sqrt{I_{rII}/gI_i}$  值增大,从而导致 V-n 曲线中折射率转折点  $n_{\Omega}$  的左移. 图 3 给出了传感 器在不同的  $\sqrt{I_{rII}/gI_i}$  值下所对应的 V-n 曲线.  $R_1, R_{II}, n_1, g$  由传感器自身结构决定. 图 4 为  $\sqrt{I_{rII}/gI_i} = 0.1118$  时的  $\kappa$ -n 曲线. 实际上,对比 度和灵敏度受限于噪声的影响和有限的光谱分 辨率.

对于特定的共振波长,传感器的  $n_1$  和 g 越 大,  $n_{\Omega}$  越大; 对于确定的传感器结构,观测点的  $I_{rII}/I_i$  越小,  $n_{\Omega}$ 越大. 而所测折射率值越靠近  $n_{\Omega}$ , 灵敏度越高. 因此,通过光纤材料的选取和制作 方法的改进,可以获得  $n_1$  和 g 值更大的传感器, 从而增大  $n_{\Omega}$ , 使得传感器测量液体折射率的灵 敏度大大提高.



图 4  $\sqrt{I_{rII}/gI_i} = 0.1118$ 时的折射率-灵敏度曲线

3. 实验结果与分析

实验采用化学腐蚀渐变折射率多模光纤的方法,制作出了高性能、低成本的光纤 F-P 复合结构折 射率传感器.首先,将渐变折射率多模光纤在40% 的 HF 溶液中腐蚀约4 min,在其端面形成微孔.将 腐蚀过的多模光纤与普通单模光纤熔接形成空气 腔,其腔长约为32 μm.再对多模光纤进行切割,形 成光纤 F-P 复合结构传感器.显微镜测得渐变折射 率多模光纤的长度为515 μm.当渐变折射率多模光 纤长度等于1/4节距的整数倍时,光经多模光纤端 面反射后再次耦合进单模光纤时的效率非常高.实 验所用多模光纤的纤芯折射率约为1.48,传感器的 显微像如图5 所示.实验使用型号为 Sm125 的光谱 仪测量传感器的反射条纹,折射率的定标采用的是 阿贝折射计.

图 6(a)为空气腔和光纤 F-P 复合结构传感器 在空气中的反射光谱. 传感器在空气中的条纹对比



图 5 传感头显微像

度高达32 dB. 图 6(b)为传感器在纯水中的反射光 谱.采用该传感器测量了不同浓度的蔗糖溶液在 15℃时的折射率,折射率在1.3329—1.4670 范围内 变化.

在1521,1545 和1569 nm 附近的实验数据中, 选取折射率为1.3329 和1.4670 两个点,根据(6)式 作出 *V-n* 曲线,如图7(a)所示.图7(b)为曲线在实 验数据范围内的局部放大图.在1.3329—1.4670 的 折射率范围内,拟合曲线近似为直线,与实验数据 符合很好.根据拟合曲线计算得到反射光谱在空气 中的对比度与比实验值略有偏差,这种偏差主要来 源于阿贝折射计对液体折射率的标定误差.

根据(7)式,该传感头在外界折射率约为 1.1105时,反射光谱在1569 nm 附近的条纹对比度 达到最大.根据(7)式可以求得传感头在1569 nm 附近测量折射率为1.3329和1.4670介质时的灵敏 度分别为52.65 dB/RIU和41.57 dB/RIU.线性拟 合法求得的平均灵敏度为45.82 dB/RIU,介于两者 之间.通过制作工艺的改进,可以使传感器的g值更 高,n<sub>Ω</sub>值更大.实验中我们观察到这种结构的光纤 F-P传感器在外界折射率为1.33 时的灵敏度可高



图 6 传感器的反射光谱图 (a) 空气中的反射光谱, (b) 纯水中的反射光谱

达 160 dB/RIU, 对应的 n<sub>Ω</sub> 为 1. 31. 通过实验优化,

该传感器性能可以进一步提高.



图 7 实验结果及拟合曲线 (a)反射光谱在 1521,1545 和 1569 nm 附近的折射率-对比度曲线,(b)局部放大图

### 4. 结 论

从理论上得出了三反射面光纤 F-P 复合结构 传感器的反射光谱条纹对比度与外界介质折射率 的关系,分析了影响传感器灵敏度的主要因素,为 优化传感器结构提供了理论依据.通过折射率实 验验证了传感器在3个波长处的对比度与折射率 的关系,实验数据与理论拟合曲线符合很好.

- [1] Guo W G, Yang X F, Luo S J, Li Y N, Tu C H, Lü F Y, Wang H J, Li E B, Lü C 2007 Acta Phys. Sin. 56 308 (in Chinese)
   [郭文刚、杨秀峰、罗绍均、李勇男、涂成厚、吕福云、王宏杰、 李恩邦、吕 超 2007 物理学报 56 308]
- [2] Zhou X J, Du D, Gong J J 2005 Acta Phys. Sin. 54 2106 (in Chinese) [周晓军、杜 东、龚俊杰 2005 物理学报 54 2106]
- [3] Jiang J, Rao Y J, Zhou C X, Zhu T 2004 Acta Phys. Sin. 53
   2221 (in Chinese) [江 建、饶云江、周昌学、朱 涛 2004
   物理学报 53 2221]
- [4] Zhu T, Rao Y J, Mo Q J 2006 Acta Phys. Sin. 55 249 (in Chinese) [朱 涛、饶云江、莫秋菊 2006 物理学报 55 249]
- [5] Sharma A K, Jha R, Gupta B D 2007 IEEE Sens. J. 7 1118
- [6] Liang W, Huang Y Y, Xu Y, Lee R K, Yariv A 2005 Appl. Phys. Lett. 86 151
- [7] Wang Y P, Rao Y J, Ran Z L, Zhu T 2003 Acta Phys. Sin. 52

1432 (in Chinese) [王义平、饶云江、冉曾令、朱 涛 2003 物 理学报 52 1432]

- [8] Ng M N, Chen Z H, Chiang K S 2002 IEEE Photon. Technol. Lett. 14 361
- [9] Deng C L, Gu Z 2009 Acta Phys. Sin. 58 3230 (in Chinese)
   [邓传鲁、顾 铮 2009 物理学报 58 3230]
- [10] Jiang D S, Wei R X 2004 Chin. J. Lasers **31** 8211(in Chinese) [姜德生、魏仁选 2004 中国激光 **31** 8211]
- [11] Wei T, Han Y K, Li Y J, Tsai H L, Xiao H 2008 Opt. Express 16 5764
- [12] Rao Y J, Deng M, Duan D W 2008 Sens. Actuat. A 148 33
- [13] Ran Z L, Rao Y J, Liu W J, Liao X, Chiang K S 2008 Opt. Express 16 2252
- [14] Gong Y, Zhao T, Rao Y J, Wu Y, Guo Y 2010 Opt. Express 18 15844

# Sensitivity analysis of hybrid fiber Fabry-Pérot refractive-index sensor\*

Gong Yuan Guo Yu Rao Yun-Jiang<sup>†</sup> Zhao Tian Wu Yu Ran Zeng-Ling

 (Key Laboratory of Optical Fiber Sensing and Communications of Ministry of Education, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China)
 (Received 2 August 2010; revised manuscript received 4 August 2010)

#### Abstract

Theoretical expressions for analyzing the refractive-index sensitivity of the hybrid optical fiber Fabry-Pérot sensor is developed. Influence of the experimental parameters on the measurement sensitivity is discussed. Hybrid optical fiber Fabry-Pérot sensor is fabricated by chemically etching a graded-index multimode fiber (GI-MMF), fusion splicing it into a single mode fiber, and cleaving the GI-MMF. The fringe contrast exceeds 30 dB and the corresponding measurement sensitivity of refractive index is about 45 dB per refraction index unit. Experimental results are in good agreement with the theoretical ones. It is indicated by the numerical simulations that the performance of this kind of sensor can be further improved.

Keywords: optical fiber sensors, hybrid Fabry-Pérot, refractive-index measurement, sensitivity **PACS**: 42. 81. Pa, 07. 60. Ly, 07. 60. Hv

<sup>\*</sup> Project supported by the Key Program of the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 60537040) and the Foundation of State Key Laboratory of Advanced Optical Communication Systems and Networks, China.

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: yjrao@uestc.edu.cn